(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭58—116165

①Int. Cl.³B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈インク噴射ヘッド

②特 願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キャノン株式会社内

@発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

⑩出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号

四代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 編 書

1. 兔别の名称

インク吸射ヘッド

2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生業子を個えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 記数して以ることを特徴とするインク吸射へァ ド。

3. 発明の詳細な説明

本発明はインク噴射へッド、とりわけ、記録 用のインク痛を形成するのに適用されるインク 噴射へッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配盤液を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電素 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細な吐出孔から噴出させて小 摘化し、この小摘を紙等の被配盤面に付着させ て配針を行なう所削・インクジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 物度を高めること(つまり、ドットが迷眈して いる方が印字品位は真好である。)が重要な課 態である。

しかしながら、従来に於ては、製造技術上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るインタ項封へッドを得ることは極めて困難なこと であった。

本発明は、斯かる従来技術の解決し得なかった健康を解決することを自的とする。換言すれば、本発明の主たる目的は、高密度インクドットを安定して形成し得ると共に、得望でコンパクトに構成されるインク噴射ヘッドを提供することにある。

斯かる目的を適成する本発明のインタ噴射へ ・ドは、インク吐出圧発生素子を備えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインタ吐 出孔を配散して成ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

特開昭58-116165(2)

第 1 図 (a) , (b) , (e) によって本発明の一実施例を示す。

第1図(a)は、一実施別としてのインク情射へットの外観新祝図であり、第1図(b),(c)は共作、第1図(a)のX, X線に於ける切断面図である。

図に於て、1はカラス、セラミックス、ブラステック東は金属等から成る基板で電景子等のは金属等から成る基板で電景子等の図(b)には、発熱業子の図数[…郷1図(c)に於ては2図の場合をのはた、第1図(c)に於ては2回記インとをは、第1図に対してある。図に、前記インとをは、前には、前には、前には、前には、前には、前には、前には、前には、近の業子が、近待のインクをはなった。としてのインクは出ているとは、で発生をである。としては、で発生をである。といるのでは、といるのでは、ないるのでは、ないのでは、では、ないのでは、な

度、互大に重接して配設することも可能である。 文、これに加えて、インク吐出孔毎に案子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(c)と阿様に、一つのインク室4 内に、インク吐出孔と同じ饂飲の互大に分解した 業子2を配数することも可能である。

膜と A』、 Au 等の導電質を交互に積層していく過れたいて導電膜をフォトリングラフィによって所望の配盤パターンにして構成する多層配盤 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の余材から成るス ベーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くことによって素子2の上方にインク室 4 が形成され、とのインク室 4 内には羞複 1 の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインク導 管5よりインクが供給される様になっている。 尚、前記導管5をスペーサー8の一部に接続さ せることもできる。又、導管るの設置何数も図 示例(1g)のみに臥定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔7a,7bを 設けた平板であり、これも前記基板1と同様の 業材から成るものである。 そして貧配したイン ク吐出孔 7 a , 7 b は欲綱加工技術の許す繰り 近接させて配散することができ、その個数も屋 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕嵐 4 に対して) 3 以上、 何えば 3 個~ 5 個 個

次に、第2図(a),(b).(c)によって、別の実施 例を説明する。

第2回(a)は、別の実施鋼としてのインタ検射 ヘッドの外観針視図であり、第2回(a)。(a) は共 に、第2回(a)のY,Y難に於ける切断面図である。

図に於て、11は第1回の蓋板1に、12は第1回のインク吐出圧発生業子2に、13は第1回のスペーサー3に、14a,14b,14c,14d は何れも第1回のインク室4に、15は第1回の場質5に、16は第1回の平板6に、又、17a,17b,17e,17d,17g,17h は何れも第1回のインク吐出孔に夫々相当する構成要業であり、各々の詳細は第1回に並いて説明されているとかりである。

尚、この第2図々示例に於ても、第1図々示例と同様に、各インタ吐出孔 17a,…, 17a は、数額加工技術の許寸限り近接させて関示の如く直線状若しくは不凶示のジグザグ状に配數するととができ、その個数も関示例に限定されるものではをく、(一つのインタ童に対して) 3 以

特開昭58-116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互応近接して配設 することも可能である。

又、これに加えて、第1回本示例と阿様にインク吐出孔毎に分離された米子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と同様に、一つのインク室例えば14m内に、インク吐出孔と同じ個数の互人に分離した素子12を配数することも可能である。

以上の様に構成されたインク映射へッドを不図がの配針数面にインク吐出孔 17a, …, 17a を設立させて対面させそのY, Y線と略度交する方向に走査しながらま子 1 2 を作動さらたでした近近に対した吐出孔 17a, …, 17b からたくといりないとして、吐出孔の配数にインクをといったの配針板でインクが関出して、各インク吐出孔が被点を取ける。そして、各インク吐出孔が被点を取ける。として、各インクドッチを用いたでは、で来のインク険針へッドを用いたなり、特に従方向に於て不違統線でなり、特に従方向に於て不違統線でなり、特に従方のに於て、

3. しかも、インク吐出孔の高密度、養細加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製金を容易且つ歩留り良く行えことができ る。等の効果が得られる。

4. 図面の配単な説明

部1図(a),銀1図(b),及び銀1図(c)は、何れ 4年発別に係る一実施例の説明であり、第1図 (a)は、一実施例としてのインク資材へァドの外 観針視図、第1図(b)及び銀1図(c)は共に、第1 図(a)のX; X額に於ける切断函図である。

第2図(a) , 第2図(b) 及び第2図(c) は、何れも本発明に係る他の実施例の説明図であり、第2図(a) は長尺型インク噴射へ , ドの外観針表図、

新2図(b)及び解2図(c)は共に、第2図(a)のY。 Y観に於ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

連続般による印字を視覚することができるものである。

又、第2図々示例の様な長尺へ、ド、例えば A 4 サイズの配録紙の縦方向の長さとほど 等長のインク吐出孔列を備えた長尺へ、ドを用いる場合には、走変回数が1回で済むので、第1個々示例のへ、ドを用いる場合に数べて印字所要時間をかなり短額することができる。

図に、第1図(c)又は第2図(c)に於て例示された互に分離された複数個のインク吐出圧発生素子2、12を作動させる方式としては、同時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとかり、本発明によれば、

- 特に印字の級方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生素子 に極近接して高密度に配列されている為、 酸にしてコンパクトに構成できる。



